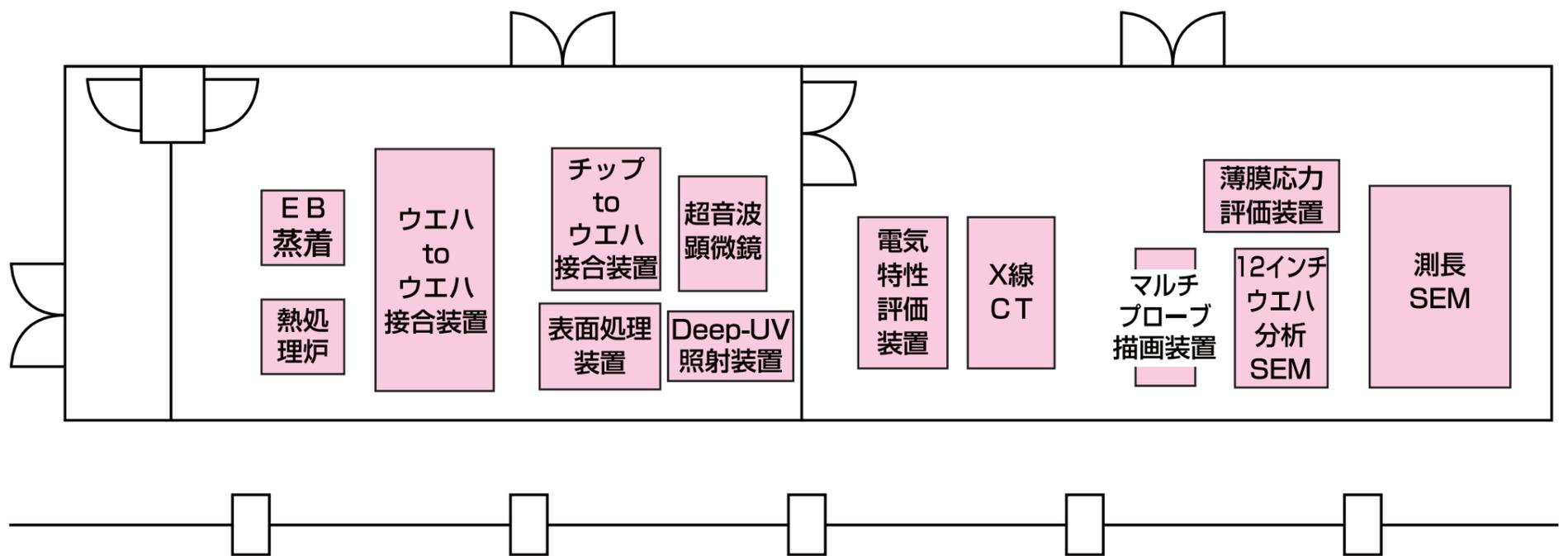


グリーンイノベーションを牽引するGデバイス

最先端 8 インチ MEMS ライン (TKB812B) の構築



TKB812B設備配置図(約150m²、クラス1000)



チップ to ウエハ接合装置

8、12インチ



ウエハ to ウエハ接合装置

8インチ



X線 CT3次元構造観察装置

8、12インチ



MEMS デバイス
電気的特性評価装置

8インチ



測長SEM
(高精度寸法測定装置)

8インチ



ウエハSEM
(MEMS 構造解析分析装置)

12インチ

MEMSライン主要設備